

Relatório

# Registo de descrição

Data relatório

2024-09-16

Registo

PT/FCT/FCT/DPP/001/2898 - PRAXIS/C/FIS/10178/98

<b>Nível de descrição</b>	UI
<b>Código de referência</b>	PT/FCT/FCT/DPP/001/2898
<b>Tipo de título</b>	Atribuído
<b>Título</b>	PRAXIS/C/FIS/10178/98
<b>Datas de produção</b>	1998 - 2004-
<b>Dimensão e suporte</b>	0,33 x 0,09 - Papel A4
<b>Entidade detentora</b>	Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.
<b>Âmbito e conteúdo</b>	<p>Contém 1 processo de financiamento, no âmbito do Programa PRAXIS XXI - Projectos de Investigação Científica e de Desenvolvimento Tecnológico, do seguinte projecto:</p> <p>Projecto "Deposição de semicondutores de grande hiato por laser pulsado" (PRAXIS/C/FIS/10178/98), proposto pelo Instituto Superior Técnico e executado pelo Departamento de Física, do mesmo instituto, com a participação do Departamento de Física da Universidade de Aveiro e do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Investigador responsável: Reinhard Horst Schwarz.</p>
<b>Programas de apoio</b>	PRAXIS XXI
<b>Áreas científicas</b>	Física
<b>Cota descritiva</b>	A.11.10.1
<b>Cota original</b>	006967
<b>Idioma e escrita</b>	por (português) e eng (inglês)
<b>Características físicas e requisitos técnicos</b>	Bom estado
<b>Tipo u.i.</b>	Pasta